### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-236324

(43)Date of publication of application: 13.09.1996

(51)Int.CI.

(22)Date of filing:

H01C 17/00 H01C 7/00

(21)Application number: 07-344630

05.12.1995

(71)Applicant: DALE ELECTRONICS INC

(72)Inventor: RAINER WALTER

SMEJKAL JOEL HENDRICKS STEVE BOUGGER GARY

(30)Priority

Priority

**94 350960** Prior

Priority

07.12.1994

Priority

US

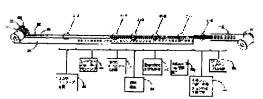
### (54) SURFACE MOUNTING REGISTER AND MANUFACTURE OF THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a surface mounting register with a low resistance value and excellent resistance stability by using a metallic resistance strip as the electric resistance materials of the register.

SOLUTION: A resistance material strip 28 is wound around a reel 22, a wide downward strip 30 is wound around a reel 24, and a narrow upward strip 32 is wound around a reel 26, and the thickness of the strips 30 and 32 is made thicker than the thickness of the strip 28. Those strips 30, 32, and 28 are welded in the width direction in a station 50, and cut with prescribed length, and transmitted to stations 52 and 56 so that a separation slot can be formed. In this register blank, a passage 70 constituted of alternate slots 66 and 68 is formed in a station 64, and the resistance member is turned into an insulating capsule in a station 72. Then, the solder coating of an upper edge part 32 is carried out, and then separated to a register in a station 84, and the solder coating of a lower edge part 30 is carried out, and a register 10 is completed.





#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.01.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

· - ectios

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

#### (11)特許出願公開番号

### 特開平8-236324

(43)公開日 平成8年(1996)9月13日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ		1000	技術表示箇所
H 0 1 C 17/00			H 0 1 C	17/00	A	
7/00				7/00	Α	

### 審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 8 頁)

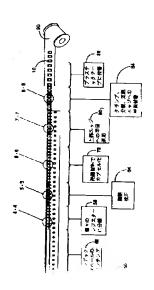
(21)出願番号	特願平7-344630	(71)出願人	593031539	
(22)出願日	平成7年(1995)12月5日	! !	デイル エレクトロニクス, インコーポレ イテッド	
(31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国	08/350, 960 1994年12月7日 米国 (US)	i L	DALE ELECTRONICS, IN C. アメリカ合衆国 ネプラスカ州 68602, コロンプス, ピー. オー. ボックス 609, ツゥウェンティサード ストリート 1122 ウォータ ライナー アメリカ合衆国 ネプラスカ州 68634, ダンカン, ロット エイ3, ダンカン レイク (番地なし) 弁理士 飯田 伸行	
		i	最終頁に続く	

## (54)【発明の名称】 表面取付けレジスターおよびその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】本発明は表面取付けレジスターを提供する。

【解決手段】この表面取付けレジスター(10)は、3 つのストリップ(20、30、32)をそれぞれのエッ ジを介して結合させてなる。上方ストリップ (32) お よび下方ストリップ(30)は銅から形成され、中間ス トリップ(28)は電気的抵抗材料から形成されてい る。この抵抗材料にはエポキシ(74)が塗布され、上 **方ストリップ(3 2)および下方ストリップ(3 0)に** は錫または半田が施される。これらストリップは連続通 路に移動され、切断され、校正され、複数のレジスター を形成するため分離される。





#### 【特許請求の範囲】

【蕭求項1】 上方エッジ、下方エッジ、第1 および第 2の対抗面を有し、該第1および第2の対抗面が第1の 厚みにより離間する電気抵抗材料からなる第1のストリ ップを用意し;導電性金属からなる第2のストリップを 該第1のストリップの上方エッジに取着し;導電性金属 からなる第3のストリップを該第1のストリップの下方 エッジに取着し;該第2および第3のストリップの厚み が該第1のストリップの第1の厚みより大きく;該第1 のストリップの抵抗値を該第1のストリップに複数のス ロットを切り込み曲りくねった導電路を形成することに より調整し;該第1のストリップにのみ絶縁カプセル化 材料を適用し;該第2および第3のストリップに半田を 塗布する工程からなることを特徴とする表面取付けレジ スターの製造方法。

【請求項2】 電気抵抗材料の長尺の第1の片からなり 第1、第2のエッジ、対向する側方エッジ、前後面、該 前後面間の厚みを有し、該第1、第2のエッジ間にて曲 りくねった導電路を形成する複数のスロットを形成して なるものと;それぞれ前後面、エッジ、該前後面間の厚 20 みを有する第2および第3の片とからなり:該第2およ び第3の片のエッジの一部が該第1の片の第1、第2の エッジと接続し;該第2および第3の片の厚みが該第1 の片の厚みより大きく;該第1のストリップのみに絶縁 材料が施されこれをカプセル化し、第2および第3の片 の周りに半田が施されていることを特徴とする表面取付 けレジスター。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、表面取付けレジス 30 ターおよびその製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】表面取付けレジスターは従来から電子市 場において市販されている。その構造は平坦なまたは簡 状のセラミック基板の両端に良導電性金属をメッキして 端子を形成したものからなっている。さらに抵抗金属フ ィルムをこの端子間にこれら端子と接続するように被着 させてこれら端子間に電流が流れるようにしている。こ の抵抗金属フィルムの抵抗値はそのフィルムの一部を削 り取るか、レーザーを用いて除去することにより調整さ れている。その後、その上に保護膜を形成しレジスター を周囲の環境から保護するようにしている。しかし、こ の従来の表面取付けレジスターは1.0オーム以下の低 い抵抗に形成することが困難であった。さらに複雑な工

1月間 11 年

【発明が解決しようとする課題】したがって、本発明の 第1の目的はこれらの問題を改良した表面取付けレジス

の他の目的は低抵抗値の可能な表面取付けレジスターを 提供することである。さらに本発明の他の目的は金属抵 抗フィルムの代りに金属抵抗ストリップを利用すること により低抵抗値の可能で抵抗安定性がすぐれた表面取付 けレジスターを提供することである。さらに本発明の他 の目的は低抵抗値に伴う大電流を取り扱うことが可能な ように溶接により作られる表面取付けレジスターを提供 することである。さらに本発明の目的はレーザー、機械 的研削、またはこの双方により抵抗部材が所望の抵抗値 となるように調整可能な表面取付けレジスターを提供す ることである。さらに本発明の他の目的は上記特性を有 し、所望の表面取付けデザインを維持することが可能な 表面取付けレジスターを提供することである。さらに本 発明の他の目的は連続操作により行われる巻き返し法 (リール/リール法)を利用して低コストで大量に製造 することが可能な表面取付けレジスターの製造方法を提 供することである。さらに本発明の他の目的は製造コス トが低く寿命が長く、効率の良い表面取付けレジスター およびその製造方法を提供することである。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解 決することを目的としてなされたものである。すなわ ち、本発明は、下記の特徴を有する表面取付けレジスタ 一を提供することにより達成される。この表面取付けレ ジスターは、電気抵抗材料の長尺の第1の片からなり第 1、第2のエッジ、対向する側方エッジ、前後面、該前 後面間の厚みを有している。さらに、この表面取付けレ ジスターは、第1、第2のエッジ間にて曲りくねった導 電路を形成する複数のスロットを形成してなる。さら に、この表面取付けレジスターは、それぞれ前後面、エ ッジ、該前後面間の厚みを有する第2および第3の片と を有する。上記第2および第3の片のエッジの一部は第 1の片の第1、第2のエッジと接続している。さらに第 2および第3の片の厚みが該第1の片の厚みより大きく なっている。さらに第1のストリップのみに絶縁材料が 施されこれをカプセル化し、第2および第3の片の周り に半田が施され、これによりレジスターのためのリード が形成されている。

【0005】上記構成の表面取付けレジスターは下記の 方法により製造される。すなわち、上方エッジ、下方エ ッジ、第1および第2の対抗面を有し、該第1および第 2の対抗面が第1の厚みにより離間する電気抵抗材料か らなる第1のストリップを用意される。ついで、導電性 金属からなる第2のストリップを該第1のストリップの

> 11. 12. 尊爾州 点面 5 14 m

「 シー じょら第2および第3のストレックの傳みは第1 のストリップの第1の厚みより大きくなっている。つい で第1のストリップの抵抗値を該第1のストリップに複 ターおよびその製造方法を提供することである。本発明 50 数のスロットを切り込み曲りくねった導電路を形成する

3

ことにより調整する。このスロットの切り込みは研削、 スタンピング、レーザー・ピームにより任意の形状のス ロットに形成され、ついでその端部のアニーリングが行 われる。この内、レーザー・ピームによる方法が特に好 ましい。さらに、第1のストリップにのみ絶縁カプセル 化材料を適用し、第2および第3のストリップに半田を 塗布することにより表面取付けレジスターが完成する。 [0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明の表面取付けレジス ターを図面を参照して説明する。図1は表面取付けレジ 10 スター10を示すもので、この表面取付けレジスター は、中央抵抗部12、第1のリード14、第2のリード 16、第1のスタンド・オフ18および第2のスタンド ・オフ20を具備してなる。この2つのスタンド・オフ 18および20はレジスターの抵抗部分12が浮いた状 態でレジスター10を或る支持表面に設置することを可 能とする。

【0007】図2は図1に示すレジスター10の製造方 法を模式的に示している。リール22には抵抗材料のス トリップ28が巻回されている。この抵抗材料の好まし い例はニッケル、クロムであるが、その他、ニッケル・ 鉄あるいは銅基合金などの公知の抵抗材料を使用しても よい。第2のリール24には銅または半田コート銅から なる幅広の下方ストリップ30が含まれ、第3のリール 26には同じ材料からなる幅狭の上方ストリップ32が 含まれる。これらの銅ストリップ30、32の厚みは金 属抵抗ストリップの厚みより大きく図1に示すようなス タンド・オフ18、20が与えられる。これらのより厚 い銅ストリップは後述のように抵抗ストリップ28を封 じる材料のためのクリアランスを与える。

【0008】参照符号50は溶接ステーションを示すも ので、ここで下方ストリップ30、上方ストリップ3 2、抵抗ストリップ28が図3Aに示すように一緒に溶 接される。この抵抗ストリップ28は前面34と後面4 0とを有する。下方ストリップ30は前面36と後面4 2とを有する。上方ストリップ32前面38と後面44 とを有する。図3Bに示すように前面34、36、38 は互いに同一面にあり、一対の前方溶接接合部46で連 結されている。下方ストリップ30および上方ストリッ プ32の後面42、44はそれぞれ抵抗ストリップ28 の後面40から後方にそれぞれ延びていて後方溶接接合 部48で連結されている。これら溶接接合部46、48 は好ましくは電子ビーム・ウェルダーにより形成するこ とが好ましい。この溶接についてはその他の種々の装置

#### (容様装置が明白で

ガストリップ30、上方ストリップ32、抵抗ストリッ プ28を一緒に溶接して、単一のストリップとし、下方 ストリップ30と上方ストリップ32とを回転させ正し。50 田を絵布することであり、これにより最終ユーザーが印

1 7 4 P

い長さとする。

【0009】下方ストリップ30、上方ストリップ3 2、抵抗ストリップ28を一緒に溶接し、所定の長さに 切断されたのち、連続的にパンチング・ステーション5 2および分離ステーション56に移動される。このパン チング・ステーション52で複数のインデックス・ホー ル58が開口され、これは後の工程での整合のために用 いられる。分離ステーション56ではパンチングまたは 他の通常の手段により分離スロット62が形成される。 その目的は、連続的材料ストリップから適当な幅の個々 のレジスター・ブランクスを形成し、個々のレジスター ・プランクスを電気的に分離し、抵抗読取りが後の工程 で行われるようにするためである。これらスロット62 は上方ストリップ32、中間ストリップ28および部分 的に下方ストリップ30を通って下方に延びている。こ の際、下方ストリップ30の下方縁部には接続部63が 残され、ストリップの連続的処理が可能なようになって いる。この場合、上方ストリップ32が各レジスター・ プランクの上方縁部60となる。

4

【0010】この分離されたレジスター・プランクはつ いで調整校正ステーション64に送られる。ここで、レ ジスター・ブランクが所望の抵抗値に調整される。抵抗 値調整は交互スロット66、68を抵抗ストリップ28 を通って形成され(図5)、矢線70で示される曲りく ねった通路が形成される。これにより抵抗値が増大す る。この抵抗ストリップ28へのスロットの切断は好ま しくはレーザービームあるいは金属切断に用いられる器 具を用いて行うことができる。この抵抗値調整工程にお いて各レジスターの抵抗値は連続してモニターされる。

30 【0011】レジスターの抵抗値を正しく調整した後、 ストリップはカプセル化ステーション72に送られ、こ こで絶縁カプセル化材料74(図6B)が抵抗部材の前 後面およびエッジ部に適用される。このカプセル化工程 の目的は、レジスターが曝される種々の環境からレジス ターを保護するため、並びに抵抗値調整工程により弱め られている抵抗部材に剛性を与えるため、さらに実際の 操作において接触する可能性のある金属表面などの他の 部材からレジスターを絶縁させるためである。この絶縁 材料74は抵抗部材のみを覆うようにして施される。液 40 状エポキシ樹脂をローラでレジスターの両面を塗布する 方法が好ましくは用いられる。レジスターの銅の両端部 30、32は露出される。このレジスターの銅の両端部 30、32は最終ユーザーにより印刷回路基板に固定さ れたとき、電気的接触端子として用いられる。このレジ

#### 5.行部材 - 臭っ

遍 "惊魂道"

ニュースターの武面にカフザしがあための必要な噂 間が形成される。

【0012】最終製造工程は端子パッド30、32を半

5

刷同路基板に容易に固定し得るようにする。この処理は溶融半田に端部30、32を浸漬することにより行うことが好ましい。上方端部32は半田にディッピングされ半田コーティング82(図8A、8B)が形成されるが、この場合も、このストリップは依然として接続部63により一体的に保持されている。ついで、このストリップはクランピング、分離、半田付けステーション84へ移動され、ここで個々のレジスターんが一緒にクランプされ、ついで接続部63が切断され、レジスターがそれぞれ分離されるが、その際もクランプにより保持されたいる。レジスターの下方端部30がついで半田にディッピングされ下方ストリップ30のための半田コーティング86が形成される。個々のレジスター10が完成され、パッケージ・ステーション88でプラスチック・テープ90に取着される。

【0013】上記プロセスは図2に示すように1つの連続的工程により完了させることができるが、完成されたストリップ上に一度に種々の工程を行うようにしてもよい。例えば、溶接工程を最初に完成させ、溶接したロールをスプールに巻き付ける。移動用のホールの打ち抜き、トリミング(切断)および分離がついでスプールを解きほごすことにより行われ、ストリップをステーション52、54、56に通過させることによりこれらの処理を完成される。同様の工程を各工程についてスプールを解巻することにより行うことができる。溶接工程での処理は電子ビーム溶接で行うことが好ましい方法であるが、他の溶接方法、付着方法を用いることもできる。

【0014】移動用のホール(インデックス・ホール)、ストリップを所定の長さに切断するトリミング、個々のレジスター・ブランクの形成などのための好まし 30 い方法は、パンチング(打抜き)であるが、レーザー、ドリル、エッチング、研削などの他の方法を用いることもできる。レジスターの校正のための好ましい方法はレーザーでカットすることであるが、パンチング、ミリング、研削など他の公知の方法を用いることもできる。レジスターのための絶縁材料としてはロール処理されたエポキシ樹脂が好ましいが、他の除料、シリコーン、液状

のガラス、パウダー、ペーストなどを用いることもできる。これらは成型、スプレー、ブラッシング、静電分散などを用いて行うこともできる。半田の適用は加熱錫ディップであることが好ましいが、従来の半田ペースト、メッキを用いることもできる。図面、明細書本文では本発明の好ましい態様を説明し、特定の用語が用いられたが、これらは記載上の便宜のためのものであり、本発明を制限することを意図したものではない。したがって、当然、上記記載に基づいて種々の変更が可能である。

#### [0015]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明に係わる表面取付けレジスターによれば、金属抵抗フィルムの代りに金属抵抗ストリップを利用することにより低抵抗値の可能で抵抗安定性がすぐれた表面取付けレジスターを提供することである。さらに連続操作により行われる巻き返し法(リール/リール法)を利用して表面取付けレジスターを低コストで大量に製造することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の表面取付けレジスターを概略的に示す の 斜視図。

【図2】本発明の表面取付けレジスターの製造工程を示すフロー図。

【図3】(A)は図2の3-3線に沿う拡大図、(B)

は(A)の3A-3A線に沿う断面図。

【図4】図2の4ー4線に沿う拡大図。

【図5】図2の5ー5線に沿う拡大図。

【図6】(A)は図2の6-6線に沿う拡大図、(B)は(A)の6A-6A線に沿う断面図。

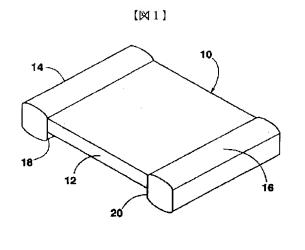
【図7】(A)は図2の7-7線に沿う拡大図、(B)

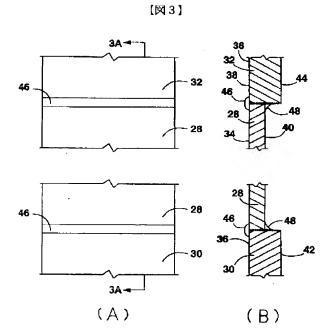
O は(A)の7A-7A線に沿う断面図。

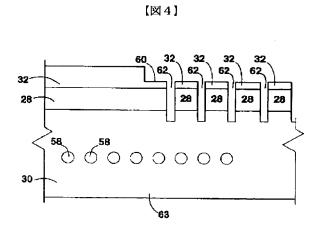
【図8】(A)は図2の8-8線に沿う拡大図、(B)は(A)の8A-8A線に沿う断面図。

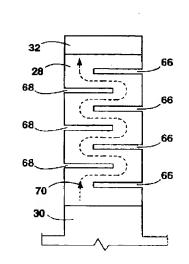
#### 【符号の説明】

10…レジスター、 30…下方ストリップ、 32… 上方ストリップ、 28…中間ストリップ、 74…エ ポキシ。



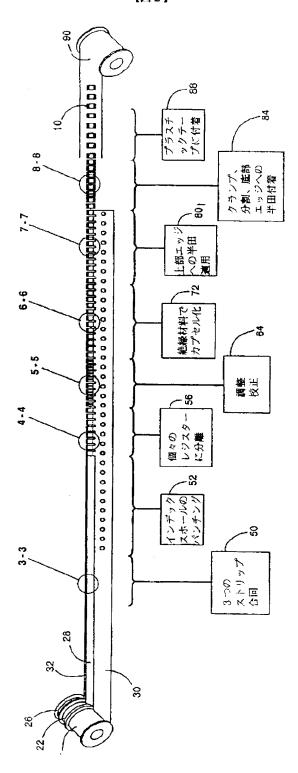






【図5】

[図2]



[図6] [図7] 7A-**32** 82 30 < 30 6A**⊸** (B) (A) 7A-(A) (B) 【図8】 8A← 82 86 <

【手続補正書】

【提出日】平成8年2月27日

8A**→** 

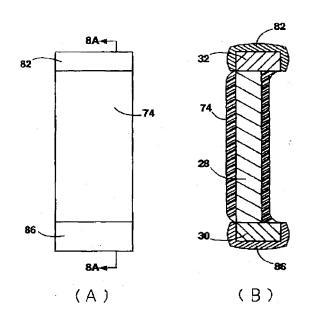
【手続補正1】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図8

【補正方法】変更

"埔二山市"



#### フロントページの続き

(72)発明者 ジョウエル スメジカル アメリカ合衆国 ネプラスカ州 68601, コロンプス,シックスティーサード スト リート 4714

(72)発明者 スティーブ ヘンドリクス アメリカ合衆国 ネプラスカ州 68601, コロンプス,レランド ドライブ 6

(72)発明者 ゲアリィ ブーガー アメリカ合衆国 ネプラスカ州 68601, コロンブス, サーティーンス アヴェニュ. イー 2655